

MEMSフォーラム

- MEMS関連産業の発展を目指して -

2006年11月7日(火) 10:00 - 16:35 東京国際フォーラム ホールD7

主 催：MEMS協議会

後 援：経済産業省、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

協 賛：財団法人 北九州産業学術推進機構、MEMSパークコンソーシアム

参加費：無料

プログラム

司会: MEMS協議会 事務局長 青柳桂一

セッション 1	オープニング	
10:00 ~ 10:05	開催挨拶	MEMS協議会 会長 野間口 有
10:05 ~ 10:10	来賓挨拶	経済産業省 製造産業局 産業機械課長 高橋泰三
10:10 ~ 10:20	MEMS協議会活動紹介	MEMS協議会 事務局長 青柳桂一
セッション 2	MEMS産業政策	
10:20 ~ 10:50	国際競争力を見据えた日本のMEMS産業政策(仮題)	経済産業省 製造産業局 産業機械課長 高橋泰三
10:50 ~ 11:20	米国のMEMS産業政策とビジネス展開	Micro and Nanotechnology Commercialization Education Foundation (MANCEF), Vice President Jane Niall
11:20 ~ 11:50	MEMSビジネス、何が成否を分けるのか	日経BP社 副編集長 三宅常之
11:50 ~ 13:00	昼 食	
セッション 3	MEMS産業基盤強化	
13:00 ~ 13:30	MEMSファンドリー機能強化のための標準メニュー開発(仮題)	MEMS協議会 ファンドリーサービス産業委員会 委員長 富井和志 (松下電工 微細プロセス開発センター MEMSファンドリーサービス 主担当)
13:30 ~ 14:00	MEMS / MS応用研究フォーラムの活動について	(財)北九州産業学術推進機構 産学連携センター長 宮下 永
14:00 ~ 14:30	製造業との連携によるMEMS技術への取り組み ~ 地方公設試の挑戦 ~	山形県工業技術センター 電子情報技術部 専門研究員 渡部善幸
セッション 4	MEMS技術構築、産学連携	
14:30 ~ 15:00	MEMS技術戦略ロードマップ	独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 機械システム技術開発部長 小澤純夫
15:00 ~ 16:00	MEMS協議会アカデミア・アフィリエイトからの情報発信	オーガナイザー：名古屋大学 教授 佐藤一雄
	・光集積デバイスに貢献するシーズ技術	東北大学 羽根・佐々木研究室 助教授 佐々木 実
	・MEMS加速度計の根本問題とベンチャーによる解決の可能性	独立行政法人 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 梅田 章
	・京都大学ナノ・マイクロシステム工学研究室の研究内容紹介	京都大学ナノ・マイクロシステム工学研究室 教授 田畑 修
16:00 ~ 16:30	・精密工学会マイクロ/ナノシステム研究専門委員会及び東京工業大学精密工学研究所(堀江研究室)の産学連携活動報告	東京工業大学 精密工学研究所 教授 堀江 三喜男
	MEMS産業の基盤強化に向けた根幹技術の構築	東京大学 生産技術研究所 教授 藤田博之
クロージング		
16:30 ~ 16:35	閉会挨拶	MEMS協議会 副会長 唐木幸一